® 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭60 - 244094

Mint Cl.4

識別記号

庁内整理番号

**匈公開 昭和60年(1985)12月3日** 

H 05 K C 25 D 3/18 7/00 7216-5F J-7325-4K

審査請求 有 発明の数 1 (全3頁)

60発明の名称

の代理

プリント基板のメツキ方法

願 昭59-99947 20符

澛 隆

顧 昭59(1984)5月18日 22出

Ж 渚 砂発 明

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社 创出 願 人 弁理士 松岡 宏四郎 人

1. 発明の名称

プリント基版のメッキ方法

2. 特許請求の範囲

多層プリント基板の表裏の網絡上とスルーホー ルとの網の電解メッキに於いて表裏の電着量差を 得るため、メッキ層を仕切板等で区分し、片槽の みにアノードを設け、プリント基板の網の電着量 の期待面を対向せしめ、期待せざる面を前記仕切 り板に密接させ、標間の電解液の道流をプリント 基板のスルーホールの透孔のみで行うことを特徴 とするブリント基板のメッキ方法。

- 3. 発明の詳細な説明
- (i) 発明の技術分野

本発明は多層プリント基板の中間層においてめ っきスルーホールで接続する[nterstit ial Via Hole (以後I. V. H. と 記す)による表面層基板の銅の電解メッキに関す るものである。

四 技術の背景

プリント基板に搭載する部品の集積度が多大に なるに伴ない、多量の信号を処理する国路網を収 容するプリント基板は多数層で構成し、パターン 密度は興密となり、かつ多数層の表面層と中間層 のそれぞれの衷裏の導体パターンを単独にスルー ホールメッキによって接続する!、V,H.手法 が用いられ、当該手法に対処するために関連する 新技術の開発を必要とする。

#### (3) 従来技術と問題点

第1図は1.V、H、モなす多層ブリント基板 の表面層の断面図を示し、第2図は第1図のプリ ント基板の銅の電解メッキ方法を示す。

図に於いて1はプリント板基材。 2Aは表面網層. 2 B は背面飼膺。 3 は透孔。 4 は表面銅メッキ層。 5はスルーホール翻メッキ層、6はメッキレジス ト、7は背面網メッキ層、8はメッキ槽、9は電 解液、10はプリント基板、11はアノード、1 2はシールド板をそれぞれ示す。

第1四に示す如く、I. V. H. をなす多相プ リント基板の表面層は、厚さ約100μmの合成

大學學的 医结肠 化克莱斯 化氯苯酚 医克拉斯氏 医克拉斯氏 医克拉斯氏

しかしながらスルーホール網メッキ階 5 と背面 翻メッキ層 7 を棚の電解メッキをなす方法は第 2 図に示す如く、メッキ槽 8 に電解液 9 を満たし、 メッキすべきプリント基板 1 0 とアノード 1 1 と を建直に製架没積し、プリント基板 1 0 の背面網 層 2 B をアノード 1 1 側に対抗させ、表面網層 2

3

面制メッキ層の電着厚を1/10以下にするプリ ント基板のメッキ方法の提供を目的とするもので ある。

### (5) 発明の構成

そしてこの目的は本発明によれば、メッキ権の 電解液をメッキすべきプリント基板の周囲で、水 密に遮断し、プリント基板の透孔を介してのみ電 解液を週流せしめてメッキすることを特徴する、 プリント基板のメッキ方法を提供することによっ て達成される。

## (6) 発明の実施例

第3図は本発明によるメッキ方法を説明するための図で、図に於いて13は仕切り板、14A. 14Bは移送管、15は移送ポンプをそれぞれ示す。

本発明による1. V. H. のための導体パターンとスルーホールのためのメッキ方法は、第3図に示す如くメッキ槽8を仕切り板13で2区分し、区分されたメッキ槽8の電解液9を選旋する如く移送管14Aと14Bとをそれぞれ接続し、移送

Aの全面機を限う合成樹脂の平板のシールド板 12を懸吊し、プリント基板 10とアノード 11に 電圧を印加して網の電解メッキをなす時、 背面網メッキ層 7 の網の電着厚として 20μm厚を得るが、 表面網メッキ層 4 の電着厚も亦 10μm 厚を得るが、 表面網メッキ層 4 の電着厚も亦 10μm 厚根度となり、シールド板 12の電着の抑制 効果は所望とはならない。

一般的に I. V. B. の事法に飲ける表面網メッキ層 4 の電着厚は、背面網メッキ層 7 の 1 / 1 0 程度であることが期待され、背面網メッキ層 7 の電着厚が 2 0 μm であるら時、表面網メッキ層 4 の電着厚は 2 μm 以下であることが望ましいが、低来方法では上述の如くその数倍の電着厚という、表面網層 2 A 上に導体パターンメッキ後エッチングして導体パターンを得るのに支障となっていた。(4) 発明の目的

本発明は上記従来の欠点に据み、 1. V. H. をなす多層ブリント基板の表面層の網の電解メッキに於いて、背面網メッキ層の電着厚に対し、表

管14A、14Bの中間に移送ポンプ15を抜着 し、電解液9を矢印方向に移送せしめる。

仕切板13は充分な独皮を持つ電気的に不動体の合成樹脂等の平板よりなり、メッキ槽8と接する部分は水密に区分され層間に漏液せざる如くなし、メッキすべきブリント基板10の骨面網層2 B面を、アノード11に対面させて仕切板13に密着して容易に移動せざる如く装着する。

仕切り板13とプリント基板10面とを接着する際プリント基板10の全てのスルーホールメッキすべき透孔3を覆わざる如く関口する。

従がって網の電解メッキに於いて、電解液 9 は 仕切られた順間に於いてブリント基板 1 0 の透孔 8 を通して還流する如くなす。

# (7) 発明の効果

以上群都に脱明した如く、本発明によるブリント基板のメッキ方法によれば、1. V. H. の多層基板の積層された表面の電解メッキの厚さを信号パターンを形成した背面の網の電着厚に比べ1/10程度の厚さの網の電着となし得て、表面の

6

#### 特開昭60-244094(3)

導体パターンの稠密化に対応し得、1, V, H. のスルーホールの網のメッキ軍は10~20μm 厚の電者を確保し、充分なスルーホールの接続の信頼性を確保し得るものである。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は1. V. H. をなす多層プリント基板の表面層の断面図を示し、第2図は第1図のプリント基板の鋼の電解メッキ方法を示し、第3図は本発明によるメッキ方法を説明するための図である。

図に於いて2Aは表面網層、2Bは背面網層、3は透孔、4は表面網メッキ層、5はスルーホール網メッキ層、7は背面網メッキ層、9は電解液、10はプリント基板、11はアノード、13は仕切り板、15は移送ポンプをそれぞれ示す。

代理人 弁理士 松岡 宏四郎





